

計測・標準分科会

Optical Metrology Division

平成 24 年度事業計画

研究集会

- 単独主催および他学協会、他分科会、支部等との共済・協賛による研究集会（公開研究会、ワークショップ、シンポジウムなどを含む）を企画して開催する。
- 今後の技術展開を必要とする 紫外・赤外領域の計測技術に関して、光源・システム分科会、光放射応用分科会と共同でシンポジウムや、招待講演会などを企画する。

調査・研究

- LED 関連の計測技術を中心に CIE の TC 活動や IESNA の規格に関する調査及び研究の促進を図る。特に電球工業会、照明器具工業会、JLEDS 等と連携し、光計測の標準化に関する調査及び研究の促進を図る。
- 全国大会委員会と連携しながら、計測・標準分科会における研究発表の促進、活性化を図る。